# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-322741

(43)Date of publication of application: 12.11.1992

(51)Int.CI.

B01J 13/14

(21)Application number: 03-088560

(71)Applicant: FREUNT IND CO LTD

(22)Date of filing:

19.04.1991

(72)Inventor: TAKEI SHIGEMICHI

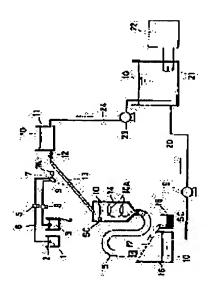
KURITA KAORU

### (54) FORMATION OF SEAMLESS CAPSULE AND DEVICE THEREFOR

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a good seamless capsule by prolonging contact time of a liquid drop ejected from a nozzle with a solution for hardening.

CONSTITUTION: A device, which forms the seamless capsule SC by forming a multilayer liquid drop while ejecting a multilayer liquid flow from a multiplex nozzle 7 and by bringing the liquid drop into contact with a solution for hardening, is used. The U-shaped groove 13 to supply the solution for hardening 10 and multilayer liquid drop to a vessel for hardening 14 is arranged tangentially to the cylindrical cross-section of the vessel for hardening 14 to cause the solution for hardening 10 in the vessel for hardening 14 to form herical flow 10A. As the result, the multilayer liquid drop descends while moving herically in the vessel 14 for hardening.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平4-322741

(43)公開日 平成4年(1992)11月12日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

B 0 1 J 13/14

8317-4G

庁内整理番号

B 0 1 J 13/02

Н

### 審査請求 未請求 請求項の数15(全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顏平3-88560

平成3年(1991)4月19日

(71)出願人 000112912

フロイント産業株式会社

東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号

(72)発明者 武井 成通

東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 フ

ロイント産業株式会社内

(72)発明者 栗田 薫

東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 フ

ロイント産業株式会社内

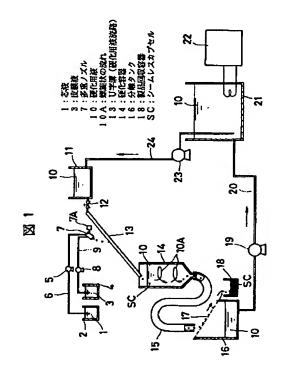
(74)代理人 弁理士 筒井 大和 (外1名)

(54) 【発明の名称】 シームレスカプセル製造方法および装置

### (57) 【要約】

【目的】 ノズルから噴出される液滴と硬化用液との接 触時間を長くし、良好なシームレスカプセルを得る。

【構成】 多重ノズル7から多層液流を噴出させて多層 液滴を形成し、前記多層液滴を硬化用液10と接触させ て硬化させることによりシームレスカプセルSCを製造 する装置であって、硬化用容器14の中に硬化用液10 と多層液滴とを供給するU字溝13を該硬化用容器14 の円筒断面に対して接線方向に配向し、前記硬化用容器 14内の硬化用液10に螺旋状の流れ10Aを生成させ ることにより、多層液滴を前配硬化用容器14内で螺旋 状に運動させながら降下させる。



1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液滴の少なくとも最外部を硬化用液との 接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造する に際して、前記硬化用液中の少なくとも一部において、 前記液滴を螺旋状に運動させながら落下させることを特 徴とするシームレスカプセル製造方法。

【請求項2】 前記液滴を搬送する前記硬化用液を硬化 用容器の円形断面に対して接線方向に供給することを特 徴とする請求項1記載のシームレスカプセル製造方法。

用容器中で硬化用液供給筒を回転させながら噴出させる ことを特徴とする請求項1記載のシームレスカプセル製 造方法。

前記液滴の硬化が、前記硬化用液による 【請求項4】 冷却固化により行われることを特徴とする請求項1記載 のシームレスカプセル製造方法。

【請求項5】 液滴の少なくとも最外部を硬化用液との 接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造する 装置であって、液滴を気中で噴出するノズルと、少なく とも一部が直立円筒状に形成された硬化用容器と、該硬 20 ームレスカプセル製造装置。 化用容器に対して接線方向に配向され、前記ノズルから 噴出された液滴を同伴して搬送する液滴搬送手段とを有っ し、硬化用液を前記硬化用容器の接線方向に供給して液 滴が該硬化用容器中を螺旋状に落下するように構成した ことを特徴とするシームレスカプセル製造装置。

前記液滴搬送手段が、前記ノズルから気 【静東項6】 中に噴出された液滴を硬化用液の流れと共に前記硬化用・ 容器の中に接線方向から供給するように、前記硬化用容 器の上部の接線方向に配向された硬化用液流路よりなる ことを特徴とする請求項5記載のシームレスカプセル製 30 **造装置。** 

【請求項7】 前記液滴の硬化が、前配硬化用液による 冷却固化により行われることを特徴とする請求項5記載 のシームレスカプセル製造装置。

【請求項8】 液滴の少なくとも最外部を硬化用液との 接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造する 装置であって、少なくとも一部を直立円筒状に形成され た硬化用容器と、前記硬化用容器内に、その供給口が前・ 記硬化用容器の接線方向に配向され、硬化用液を前記硬・ 化用容器に対して接線方向から供給する硬化用液供給手 40 段と、前記硬化用液供給手段または硬化用容器の内部の 硬化用液中に噴出するノズルとからなり、前記ノズルか ら前記硬化用液中に噴出された液滴が該硬化用容器中を 螺旋状に落下するように構成したことを特徴とするシー ムレスカプセル製造装置。

前記硬化用液供給手段の内部に、前記ノ 【請求項9】 ズルが挿入されていることを特徴とする請求項8記載の シームレスカプセル製造装置。

【請求項10】 前記硬化用容器の内部に、前記ノズル が前記硬化用液供給手段とは別体として配設されている 50

2 ことを特徴とする請求項8記載のシームレスカプセル製 造装置。

【請求項11】 前記液滴の硬化が、前記硬化用液によ る冷却固化により行われることを特徴とする請求項8記 載のシームレスカプセル製造装置。

【請求項12】 液滴の少なくとも最外部を硬化用液と の接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造す る装置であって、少なくとも一部を直立円筒状に形成さ れた硬化用容器と、前記硬化用容器内に回転可能に設け 【請求項3】 前記液滴を搬送する前記硬化用液を硬化 10 られた硬化用液供給手段と、前配硬化用液供給手段を回 転させる回転駆動手段と、前記硬化用液供給手段または 硬化用容器の内部の硬化用液中に液滴を噴出するノズル とからなることを特徴とするシームレスカプセル製造装

> 【請求項13】 前記硬化用液供給手段は、硬化用液の 供給用の管路を接続した固定の上部分と、前記回転駆動 手段により前記上部分とは独立に回転可能な下部分とか らなる筒状体で形成され、前記下部分の先端部は外方向 に曲げられていることを特徴とする請求項12記載のシ

> 前記硬化用液供給手段の内部に、前記 【請求項14】 ノズルが挿入されていることを特徴とする請求項12記 載のシームレスカプセル製造装置。

> 【請求項15】 前記硬化用容器の内部に、前記ノズル が前記硬化用液供給手段とは別体として非同軸線状に配 設されていることを特徴とする請求項12記載のシーム レスカプセル製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシームレスカプセルの製 造技術、特にノズルから液流を噴出させることにより形 成される液滴によって製造されるシームレスカプセルの 製造方法および装置に関する。

[0002]

【従来の技術】被覆層に継ぎ目のないカプセル、即ちシ ームレスカプセルを製造する技術において、特に通常の 軟カプセルより小さく、マイクロカプセルより大きなカ プセルを製造するのに適した技術として、二重ノズル、 三重ノズルなどの多重ノズルから多層液流を気中または 液中に噴出させて多層液滴を形成させ、この多層液滴の 最外層液を硬化用液と反応させることにより、内層の液 を包封してシームレスカプセルを得る方法が広く知られ ている。

【0003】また、単一のノズルを用いて形成された単 層の液滴の外側部分を硬化用液中で硬化させて単層のシ ームレスカプセルを製造する方法も用いられている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記のようなシームレ スカプセル製造技術において、シームレスカプセルを形 成するための多層液滴の最外層液は、反応硬化方式によ である。

り硬化用液と化学反応して硬化すなわち固化するか、あ るいは冷却硬化方式により硬化用液によって冷却されて 硬化すなわち固化するのであるが、いずれの硬化機構に おいても硬化用液との接触時間が長くなるにつれて次第 に硬化が進行する。

【0005】そして、硬化した多層液滴粒子は硬化用液 と分離し、乾燥するなど次工程に送られるが、硬化が不 十分であると、粒子の変形、粒子相互の付着凝集、ある いは硬化膜の破裂などの好ましくない現象が生じる。

には、粒子を硬化させるための硬化用液と多層液滴との 接触時間を十分に長くする必要がある。特に、冷却硬化 型の硬化機構の場合は硬化速度が遅いので、硬化のため の接触時間を長くかけなければならない。

【0007】そこで、上記接触時間を長くするために は、硬化用液の流速を遅くすることが考えられる。

【0008】しかし、硬化用液の流速を遅くすることに よって接触時間を長くすることは以下の(A),(B) などの問題があるので採用が困難である。

【0009】(A)液滴の破壊や変形を防止するため、 ノズルから噴出した多層液滴と硬化用液の流れとの相対 速度をなるべく小さくする必要があるので、硬化用液の 速度を小さくすれば液滴の噴出速度もそれに応じて小さ くしなければならず、製造能力が低下する。

【0010】(B)上記(A)の問題を何らかの方法で 解決した場合、硬化用液中における液滴粒子の密度が大 きくなり、未硬化液滴どうしの付着が起こり易くなる。

【0011】このため、従来は多層液滴が硬化用液と接 触してから分離装置に至るまでの液滴搬送流路長を構造 が考えられていた。

【0012】ところが、この従来構造では、装置の大き さが徒に大きくなる欠点があり、特に冷却硬化型のカブ セルにおいてこれが甚だしく、多層液滴硬化法によるシ ームレスカプセル製造装置の難点の1つとなっていた。

【0013】本発明の1つの目的は、液滴と硬化用液と の接触時間を十分に長くとることのできるシームレスカ プセル製造技術を提供することにある。

【0014】本発明の他の1つの目的は、小型の装置で 実質的に長い流路長を得ることのできるシームレスカブ 40 なり、実質的に硬化用容器の長さの数倍となる。 セル製造技術を提供することにある。

【0015】本発明の前記ならびにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかに なるであろう。

[0016]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0017】すなわち、本発明のシームレスカプセル製 造方法においては、液滴の少なくとも最外部を硬化用液 50

との接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造 するに際して、前記硬化用液中の少なくとも一部におい て、前記液滴を螺旋状に運動させながら落下させるもの

【0018】また、本発明の1つのシームレスカプセル 製造装置は、液滴の少なくとも最外部を硬化用液との接 触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造する装 **置であって、液滴を気中で噴出するノズルと、少なくと** も一部が直立円筒状に形成された硬化用容器と、該硬化 【0006】したがって、このような不都合を回避する 10 用容器に対して接線方向に配向され、前記ノズルから噴 出された液滴を同伴して搬送する液滴搬送手段とを有 し、硬化用液を前配硬化用容器の接線方向に供給して液 滴が該硬化用容器中を螺旋状に落下するように構成した ものである。

> 【0019】さらに、本発明の1つのシームレスカプセ ル製造装置は、液滴の少なくとも最外部を硬化用液との 接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造する **装置であって、少なくとも一部を直立円筒状に形成され** た硬化用容器と、前記硬化用容器内に、その供給口が前 20 記硬化用容器の接線方向に配向され、硬化用液を前記硬・ 化用容器に対して接線方向から供給する硬化用液供給手 段と、前記硬化用液供給手段または硬化用容器の内部の 硬化用液中に噴出するノズルとからなり、前記ノズルか ら前記硬化用液中に噴出された液滴が該硬化用容器中を 螺旋状に落下するように構成したものである。

【0020】また、本発明の他の1つのシームレスカプ セル製造装置は、液滴の少なくとも最外部を硬化用液と の接触により硬化せしめてシームレスカプセルを製造す る装置であって、少なくとも一部を直立円筒状に形成さ 的に十分長くすることによって接触時間を確保すること 30 れた硬化用容器と、前記硬化用容器内に回転可能に設け られた硬化用液供給手段と、前記硬化用液供給手段を回 転させる回転駆動手段と、前記硬化用液供給手段または 硬化用容器の内部の硬化用液中に液滴を噴出するノズル とからなるものである。

[0021]

【作用】上記した本発明のシームレスカプセル製造方法 および装置によれば、液滴が硬化用液中の少なくとも一 部を落下する際に、螺旋状の軌跡を描いて運動しながら 降下するので、その降下中の液滴の流路長は非常に長く

【0022】さらに、本発明の装置における前記硬化用 容器は、液滴搬送手段の流路または硬化用液供給手段の 管路に比して内径が数倍の太さの円筒となるので、この 部分における硬化用液の線速は液滴搬送手段の流路また は硬化用液供給手段の管路における線速より格段に遅く なり、接触時間は液滴の実質経路長に比してもさらに長 くなる。

【0023】この場合、硬化用容器に達するまでにある 程度硬化が進行するように液滴が搬送手段ないし硬化用 液供給手段の長さを選べば、液滴の相互付着の問題は回 5

避しうる。

【0024】したがって、本発明においては、液滴と硬化用液との接触時間が十分に長くなり、所望通りの高品質のシームレスカプセルを得ることができる。

【0025】また、本発明においては、装置の寸法が小型となり、構造も簡単である。

【0026】さらに、本発明においては、液滴を螺旋状に運動させるための硬化用液の螺旋状の流れを簡単な構造で得ることができる。

[0027]

【実施例1】図1は本発明を気中ノズル式のシームレスカプセル製造装置に適用した一実施例を示す概略説明図であり、図2は図1の実施例における硬化用容器の拡大部分縦断面図、図3は硬化用容器の概略的拡大平面図である。

【0028】図1の気中ノズル式シームレスカプセル製造装置において、シームレスカプセルを形成するための芯液(内層液)1は芯液用タンク2の中に貯留され、またこの芯液1を被覆する皮膜液(外層液)3は被覆液用タンク4の中に貯留されている。

【0029】芯液1はポンプ5により芯液用タンク2から管路6を経て多重ノズル7に圧送される一方、皮膜液3はポンプ8により被覆液用タンク4から管路9を経て前記多重ノズル7に圧送される。

【0030】そして、多重ノズル7は加振機7Aで加振されるよう構成されており、芯液1と皮膜液3とは、この多重ノズル7から気中において噴出され、後述の硬化用液の中に落下し、多層液滴形式のシームレスカプセルSCとして形成される。

【0031】また、シームレスカプセルSCの製造過程 30で多重ノズル7から噴出された多層液滴を硬化させるための硬化用液10は、硬化用液タンク11の中に貯留され、パルプ12を経て所定の流量で傾斜状のU字溝13(液滴搬送手段すなわち硬化用液流路)の中に流出され、さらに硬化用容器14の中に流下するようになっている。

【0032】この硬化用容器14は円筒状の断面形状を 有し、その中で液滴を冷却硬化させるために用いられる ものであり、その上部の開口部には、前記U字溝13の 先端(下端)が斜め方向から該硬化用容器14の円筒断 40 面に対して好ましくは接線方向に挿入されている。

【0033】したがって、U字溝13から硬化用容器14の中に流入する硬化用液10は、図2および図3に示すように、硬化用液の中でその内壁に沿って螺旋状の流れ10Aを生成しながら流下し、その硬化用液10に同伴された多層液滴も硬化用容器14内を螺旋状の軌跡に沿って運動しながら降下する。

【0034】硬化用容器14の略逆円錐状の底部の中心 おける硬化用液の線速 下方には管15が接続されており、硬化用容器14内で より格段に遅くなり、 冷却硬化されたシームレスカプセルSCは硬化用液10 50 してもさらに長くなる。

と共に、前記管15を経て該硬化用容器14の底部から 分離タンク16に流出するよう構成されている。

【0035】分離タンク16の上部には、傾斜多孔体17が設けられ、この傾斜多孔体17は、管15から流出したシームレスカプセルSCを通過させない大きさの多孔構造であるので、該傾斜多孔体17の上に流下したシームレスカプセルSCは該傾斜多孔体17の傾斜面に沿って前方に転がりながら移動し、製品回収容器18の中に回収される。

10 【0036】一方、管15から傾斜多孔体17の上に流下した硬化用液10は、該傾斜多孔体17の多孔を通過して、分離タンク16の中に流下する。

【0037】分離タンク16内の硬化用液10はポンプ19により管路20を経て冷却タンク21に圧送される。冷却タンク21内での硬化用液10は冷却器22で所定の温度に冷却された後、ポンプ23により管路24を経て硬化用液タンク11の中に戻される。

【0038】次に、本実施例の作用について説明する。

【0039】まず、芯液用タンク2および被覆液用タン 20 ク4からそれぞれ供給された芯液1と皮膜液3とは、加 振機7Aで加振される多重ノズル7から気中に噴出され て多層液滴として形成される。

【0040】この多層液滴は、U字溝13の中に落下し、該U字溝13の中を流れている硬化用液10の流れに同伴されて該U字溝13の傾斜に沿って硬化用容器14の中に流下する。

【0041】U字溝13は硬化用容器14の円形断面形状に対して按線方向に配向されているので、該U字溝13からの硬化用液10の流れは、硬化用容器14の中に流入する際に、図2および図3の如く、硬化用容器14の中で螺旋状の流れ10Aを生成しながら該硬化用容器14内を降下する。

【0042】したがって、硬化用液10と共に硬化用容器14の中に流入する多層液滴もこの硬化用液10の螺旋状の流れ10Aの軌跡に沿って螺旋状に運動しながら降下する。

【0043】その結果、硬化用容器14内における多層 液滴の流路長は直線状の流路長に比べて非常に長くな り、多層液滴と硬化用液10との接触時間は十分に長く とることができる。

【0044】それにより、本実施例においては、多層液 滴の硬化は十分に行われ、液滴粒子の変形や粒子相互の 付着軽集、硬化膜の破裂などの不具合を排除でき、高品 質のシームレスカプセルが得られる。

【0045】さらに、本実施例の装置における前記硬化 用容器25は、液滴搬送手段であるU字溝13の流路に 比して内径が数倍の太さの円筒となるので、この部分に おける硬化用液の線速はU字溝13の流路における線速 より格段に遅くなり、接触時間は液滴の実質経路長に比 してもさらに長くなる。

【0046】この場合、硬化用容器25に達するまでに ある程度硬化が進行するようにU字溝13の長さを選べ ば、液滴の相互付着の問題は回避しうる。

【0047】硬化を終了した多層液滴は、硬化用容器1 4から管15を経て分離タンク16の傾斜多孔体17上 で硬化用液10から分離され、回収タンク18の中に回 収される。

### [0048]

【実施例2】次に、図4は本発明を液中ノズル式のシー ムレスカプセル製造装置に適用した一実施例を示す概略 10 説明図であり、図5は図4の実施例における硬化用容器 の一実施例の拡大部分縦断面図、図6は図5の硬化用容 器の概略的拡大水平断面図である。

【0049】図4~図6の実施例において、図1~図3 の実施例と対応する部分には同一の符号を付して、重複 説明は省略する。

【0050】図4~図6の実施例におけるシームレスカ プセル製造装置は液中ノズル式の構造であるので、多重 ノズル7は、硬化用液10で多層液滴を冷却硬化させる ための硬化用液供給手段を形成する硬化用液供給筒27 の中に挿入され、この硬化用液供給筒27の中の硬化用 液10中に芯液1と皮膜液3とを後者が前者の全周囲を 被覆するように噴出させるように構成されている。

【0051】本実施例においては、硬化用液供給筒27 は硬化用容器25の上方から該硬化用容器25の中に挿 入されている。

【0052】そして、この硬化用液供給筒27の上部は 管路24に接続される一方、その下部は、外側かつやや 下方に曲げられた供給口部27Aを有し、この供給口部 しくは接線方向に配向されている。

【0053】それにより、管路24からの硬化用液10 は硬化用液供給筒27内の多重ノズル7の周囲を通って 供給口部27Aから放出される際、硬化用容器25内で 螺旋状の流れ10Aを形成し、多層液滴をその流れ10 Aに同伴する。

【0054】したがって、本実施例では、多重ノズル7 から噴出された芯液1と皮膜液3とは硬化用液供給筒2 7内の硬化用液10の中において多層液滴として形成さ れた後、硬化用液10に同伴されて、該硬化用液供給筒 40 27の供給口部27Aから硬化用容器25内に接線方向。 から噴出され、硬化用容器25の中を硬化用液10の螺 旋状の流れ10Aと共に螺旋状に降下するにつれて硬化 用液10の働きで硬化され、シームレスカプセルSCと して形成される。

【0055】そして、このようにして形成されたシーム レスカプセルSCは、硬化用容器25の出口端から管2 6を経て分離タンク16の傾斜多孔体17の上に硬化用 液10と共に流下し、該傾斜多孔体17で硬化用液10 から分離され、かつ該傾斜多孔体17の傾斜面上を転が 50 上部はペアリング30を介して硬化用容器25の上壁に

って製品回収容器18の中に回収される。

【0056】本実施例2においては、硬化用液供給筒2 7の供給口部27Aから放出される硬化用液10は、硬 化用容器25の円筒形内壁面に対して接線方向から放出 されるので、硬化用容器25内で螺旋状の流れ10Aを 形成する。

【0057】そして、多重ノズル7から硬化用液供給筒 27内の硬化用液10中に噴出されて形成される多層液 商は、硬化用液供給筒27内で既に硬化用液10と接触 しながら、該硬化用液供給筒27においてはほぼ直線方 向下方に落下するが、供給口部27Aから放出された後 は硬化用容器25内で硬化用液10の螺旋状の流れ10 Aに沿って螺旋状に運動しながら降下し、硬化用液10 と長い時間にわたって接触する。

【0058】したがって、本実施例においても、多層液・ 滴は硬化用液10と十分に長く接触し、変形や付着凝集・ などのない、良好なシームレスカプセルSCを得ること ができる。

【0059】さらに、本実施例の装置における前配硬化 20 用容器 2 5 は、硬化用液供給手段である硬化用液供給筒 27の管路に比して内径が数倍の太さの円筒となるの で、この部分における硬化用液の線速は硬化用液供給筒 27の管路における線速より格段に遅くなり、接触時間 は液滴の実質経路長に比してもさらに長くなる。

【0060】この場合、硬化用容器25に達するまでに ある程度硬化が進行するように硬化用液供給筒27ない し液滴搬送手段の長さを選べば、液滴の相互付着の問題 は回避しうる。

【0061】なお、多重ノズル7は図6に二点鎖線で示 27Aは、硬化用容器25の円形断面形状に対して好ま 30 すように、硬化用容器25内において硬化用液供給筒2 7の外部に別体として非同軸線状に配設してもよい。

[0062]

【実施例3】図7は本発明を液中ノズル式のシームレス カプセル製造装置に適用した他の実施例を示す概略説明 図であり、図8は図7の実施例における硬化用容器の一 実施例の拡大部分縦断面図、図9は図8の硬化用容器の 概略的拡大水平断面図である。

【0063】本実施例3は、前記実施例2と類似してい るが、実施例2の硬化用液供給筒27と違って、本実施 例3の硬化用液供給筒28は垂直軸線への回りで回転可 能に設けられている点で互いに異なる。

【0064】すなわち、本実施例3の硬化用液供給筒2 8は、硬化用容器25の軸心位置において、その外部に 位置しかつ硬化用液10の供給用の管路24が接続され た固定の上部分28Aと、下端部が硬化用容器25内の 硬化用液10の中に挿入されかつそのモータの如き回転 駆動源29により垂直面内で回転可能な下部分28Bと よりなる筒状体構造を有している。

【0065】この硬化用液供給筒28の下部分28Bの

9

対して互いに回転可能とされている。

【0066】また、下部分28Bの下端側は、硬化用容器25内に旋回流すなわち螺旋状の流れ10Aを生成するよう外方向かつやや斜め下向きに配向された供給口部28Cとして曲げ形状に形成されている。

【0067】さらに、前記回転駆動源29は、ベルト3 1を介して硬化用液供給筒28の下部分28Bのスプロケット32に伝動接続されている。

【0068】したがって、本実施例3においても、液滴は硬化用液供給筒28の中において多里ノズル7から硬 10 化用液10中に噴出形成され、該硬化用液供給筒28内ではほぼ直線方向下方に落下するが、回転駆動源29で硬化用容器25と同心的に回転される硬化用液供給筒28の下部分28Bの供給口部28Cから噴出される硬化用液10は硬化用容器25の内部の硬化用液10中で旋回して螺旋状の流れ10Aを生成し、多層液滴はこの流れ10Aに同伴されて螺旋状に運動しながら降下する。

【0069】その結果、多層液滴の流路長は非常に長くなり、多層液滴は硬化用液10と十分長く接触し、良好なシームレスカプセルSCを製造できる。

【0070】また、本実施例では、硬化用容器25中に おける硬化用液の線速が遅くても、供給口部28Cの回 転によって液滴どうしの間隔が大きくなるので、相互付 着のおそれがないという利点もある。

【0071】なお、本実施例3においても、多重ノズル7は硬化用液供給筒28内に設けること以外に、該硬化用液供給筒28の外部に別体として非同軸線状に配設してもよい。

【0072】以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

【0073】たとえば、多重ノズルは二重ノズルの他に 三重ノズルなどでもよく、その多層液滴の生成のために 必要な振動方式も様々なものを利用できる。勿論、多重 ノズルの代わりに、1層のみの液滴を噴出する単ノズル であってもよい。

【0074】また、シームレスカプセルの多層液滴の内層および外層の成分などについても任意である。

【0075】さらには、硬化用液供給筒などの構造も前 40 配実施例以外の他の構造であってもよい。

[0076]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

【0077】(1). 硬化用容器内の硬化用液が螺旋状の流れを生成し、液滴がその流れに同伴されるので、液滴は硬化用容器内で螺旋状の軌跡に沿って降下する。

【0078】したがって、液滴の流路長は非常に長くなり、液滴と硬化用液との接触時間が十分長くとれ、液滴 50

10 は変形や、相互の付着凝集、破裂などの不具合を発生せず、良好なシームレスカプセルを得ることができる。

【0079】(2). 螺旋状の降下軌跡により液滴の流路長が非常に長くなるにもかかわらず、硬化用容器などの装置の寸法は小型で足り、構造も簡単である。

【0080】(3). 液滴搬送手段および硬化用液供給手段 を硬化用容器に対して接線方向に配向することにより、 螺旋状の旋回流の形成を良好に行うことができる。

【0081】(4). 硬化用容器内に、硬化用液供給手段を回転可能に設けることにより、硬化用の螺旋状の旋回流を確実に形成することができる。

【0082】(5). 本発明は液滴の少なくとも最外部を硬化用液との接触により硬化させてシームレスカプセルを製造する場合に広く適用可能であるが、特に最外部を硬化用液による冷却硬化で硬化させる場合において装置を小型化できるなど、特に大きな効果を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を気中ノズル式のシームレスカプセル製 20 造装置に適用した一実施例を示す概略説明図である。

【図2】図1の実施例における硬化用容器の一実施例の 拡大部分縦断面図である。

【図3】図2の硬化用容器の概略的拡大平面図である。

【図4】本発明を液中ノズル式のシームレスカプセル製造装置に適用した一実施例を示す概略説明図である。

【図5】図4の実施例における硬化用容器の一実施例の 拡大部分縦断面図である。

【図6】図5の硬化用容器の概略的拡大水平断面図である

【図7】本発明を液中ノズル式のシームレスカプセル製造装置に適用した他の実施例を示す概略的説明図である。

【図8】図7の実施例における硬化用容器の拡大部分縦 断面図である。

【図9】図8の硬化用容器の概略的拡大水平断面図である。

### 【符号の説明】

- 1 芯液 (内層液)
- 2 芯液用タンク
- 3 皮膜液 (外層液)
- 4 被覆液用タンク
- 5 ポンプ
- 6 管路
- 7 多重ノズル
- 7A 加振機
- 8 ポンプ
- 9 管路
- 10 硬化用液
- 10A 螺旋状の流れ
- 11 硬化用液タンク

-212-

(7)

特開平4-322741

11

24

管路

12 パルプ 1 2 硬化用容器 25 13 U字溝(液滴搬送手段すなわち硬化用液流路) 26 14 硬化用容器 27 硬化用液供給筒 (硬化用液供給手段) 15 管 27A 供給口部 分離タンク 16 28 硬化用液供給筒 (硬化用液供給手段) 17 傾斜多孔体 28A 上部分 製品回収容器 28B 下部分 18 ポンプ 28C 供給口部 19 20 管路 29 回転駆動源 2 1 冷却タンク *10* 3 0 ペアリング 冷却器: 22 3 1 ベルト ポンプ 23 3 2 スプロケット

> 【図1】 【図2】

シームレスカプセル

sc

